Facultatea **TPP**

Specializarea **ICACRP**

Anul **I**

Semestrul **II**

(Master / Licenta) **Master**

			Anul I	
			31308	
Luni	M5	15:20 - 17:00	Simularea in regim dinamic a proceselor chimice, c, Patrascioiu C.,	s
			Proiectarea conceptuala a proceselor chimice, c, Fendu E.,	d
	M6	17:10 - 18:50	Simularea in regim dinamic a proceselor chimice, c, Patrascioiu C.,	s
			Proiectarea conceptuala a proceselor chimice, c, Fendu E.,	d
	M7	19:00 - 20:40	Simularea in regim dinamic a proceselor chimice, c, Patrascioiu C.,	s
			Proiectarea conceptuala a proceselor chimice, c, Fendu E.,	d
Marti	M5	15:20 - 17:00	Proiectarea conceptuala a proceselor chimice, p, Fendu E., I II 3A	s
			Simularea in regim dinamic a proceselor chimice, l, Popescu M., B III 3	d
	M6	17:10 - 18:50	Proiectarea conceptuala a proceselor chimice, p, Fendu E., I II 3A	s
			Simularea in regim dinamic a proceselor chimice, l, Popescu M., B III 3	d
	M7	19:00 - 20:40	Proiectarea conceptuala a proceselor chimice, p, Fendu E., I II 3A	s
			Simularea in regim dinamic a proceselor chimice, l, Popescu M., B III 3	d
Miercuri	M5	15:20 - 17:00	Proiectarea 3D a instalatiilor din industria chimica, c, Cursaru D.	s
			Optimizarea proceselor chimice, c, Cursaru D.	d
	M6	17:10 - 18:50	Proiectarea 3D a instalatiilor din industria chimica, c, Cursaru D.	s
			Optimizarea proceselor chimice, c, Cursaru D.	d
	M7	19:00 - 20:40	Proiectarea 3D a instalatiilor din industria chimica, c, Cursaru D.	s
			Optimizarea proceselor chimice, c, Cursaru D.	d
Joi	M5	15:20 - 17:00		s
			Optimizarea proceselor chimice, l, Cursaru D. I I 12	
				d
			Proiectarea 3D a instalatiilor din industria chimica, l, Ibrahim Ramadan, I I 15	
	M6	17:10 - 18:50	Optimizarea proceselor chimice, l, Cursaru D. I I 12	s
			Proiectarea 3D a instalatiilor din industria chimica, l, Ibrahim Ramadan, I I 15	d
	M7	19:00 - 20:40	Optimizarea proceselor chimice, l, Cursaru D. I I 12	s
			Proiectarea 3D a instalatiilor din industria chimica, l, Ibrahim Ramadan, I I 15	
				d
Vineri	M5	15:20 - 17:00		s
				d
	M6	17:10 - 18:50	Proiectarea conceptuala a proceselor chimice, l, Fendu E., I II 1	s
				d
	M7	19:00 - 20:40	Proiectarea conceptuala a proceselor chimice, l, Fendu E., I II 1	s
				d